Program zwiedzania STUOŚ Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w dniu 12.10.2012

11.00 – wyjazd transportem zorganizowanym przez „Wodociągi Kieleckie” sprzed bramy głównej Targów Kielce
11.30 - powitanie uczestników
11.35 - omówienie technologii oczyszczalni ścieków
12.00 - zwiedzanie centralnej dyspozytorni
12.15 - przejazd i zwiedzanie obiektu STUOŚ w grupach max 10 osobowych
14.00 – powrót do Targów Kielce

Zastosowana technologia spalania odpadów oparta jest na systemie pieca ze złożem fluidalnym czyli z upłynnionym złożem piaskowym. Proces spalania przebiega w temperaturze powyżej 850 stopni.

STUOŚ składa się z następujących węzłów technologicznych:

- Magazynowania i transportu osadów,
- Magazynowania i transportu skratek, tłuszczu i piasku,
- Systemu podsuszania osadów,
- Systemu mieszania podsuszonego osadu, skratek, piasku i tłuszczu,
- Systemu załadunku osadu do spalania,
- Systemu spalania osadów,
- Instalacji odzysku ciepła,
- Instalacji odbioru i magazynowania popiołów,
- Systemu oczyszczania gazów spalinowych oraz system monitorowania,
- Systemów dodatkowych (sprężone powietrze, woda technologiczna, itd.),
- Centralnego systemu sterowania.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zwiedzaniu, jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej najpóźniej do dnia 9 października 2012r.
fax: 41 345 52 20; e-mail wodkiel@wod-kiel.com.pl